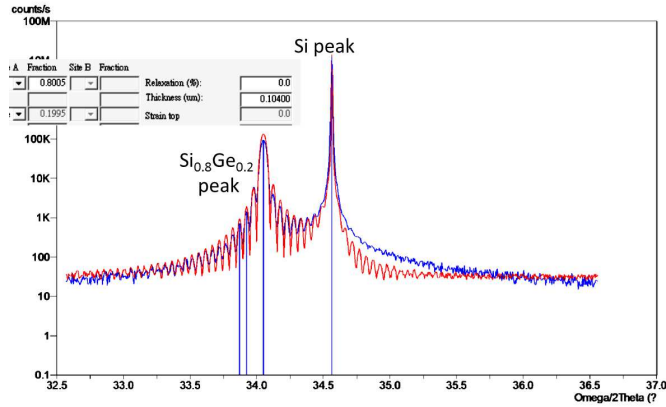
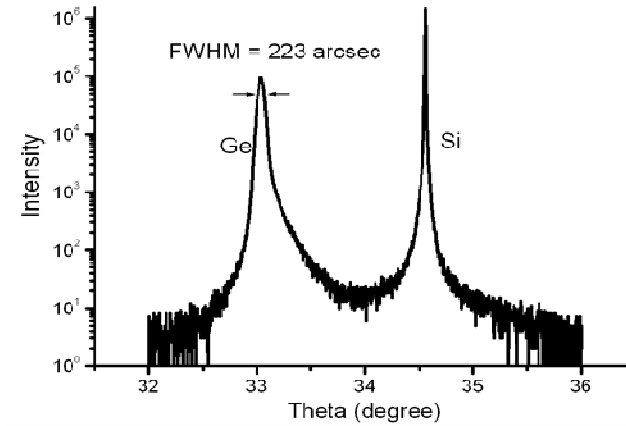


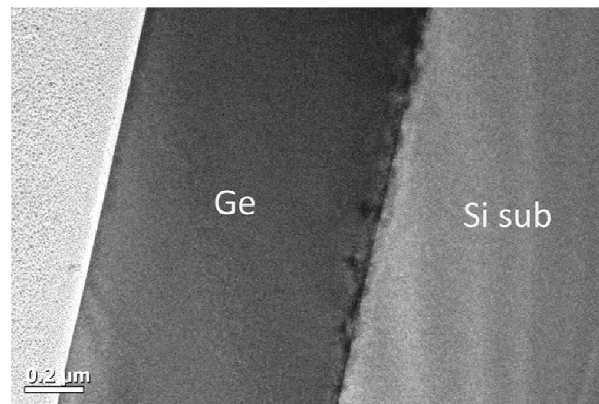
技術資料



成長於Si(100)晶圓上的100nm厚度 $\text{Si}_{0.8}\text{Ge}_{0.2}$ 單晶薄膜之XRD繞射曲線



成長於Si(100)晶圓上的1.0 μm 厚度 Ge單晶薄膜之XRD繞射曲線



Si(100)上成長的1.0 μm 厚度Ge薄膜的TEM影像